

(19) (KR)
(12) (A)

(51) 。 Int. Cl.⁷ (11) 10-2004-0042160
H05B 33/10 (43) 2004 05 20

(21) 10-2002-0070326
(22) 2002 11 13

(71) 1355-26

(72) 467-27

4 24-36

() 305 104

(74) :

(54)

가 가 , .

2

(OELD), ,

1

2

< >

가

(57)

1.

가

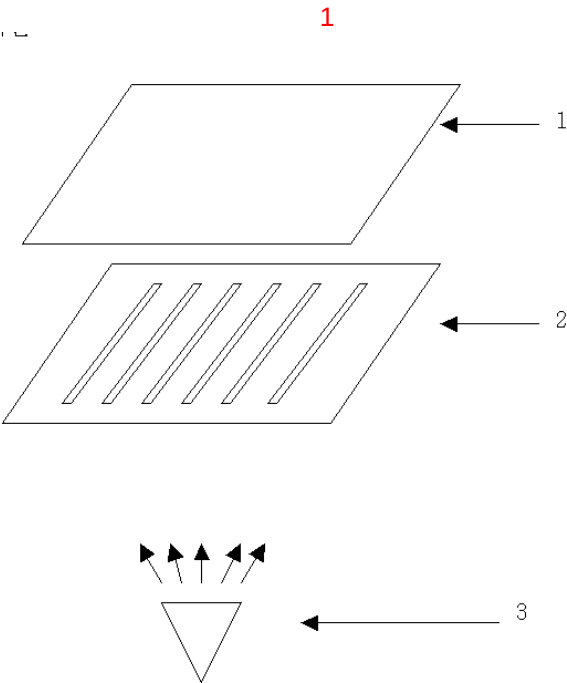
2.

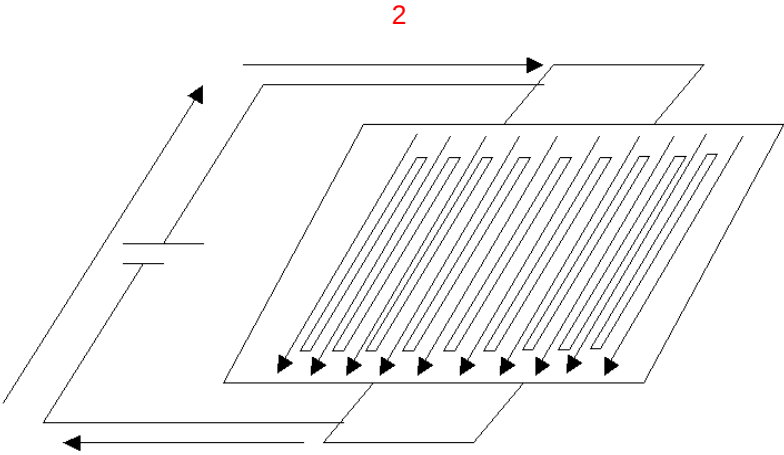
1

3.

1

가





专利名称(译)	在用于有机电致发光显示的沉积设备中保持阴影掩模图案的方法		
公开(公告)号	KR1020040042160A	公开(公告)日	2004-05-20
申请号	KR1020020070326	申请日	2002-11-13
[标]申请(专利权)人(译)	ELIATECH		
申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司.		
当前申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司.		
[标]发明人	PARK KIRYUN 박기륜 SON MINSOO 손민수 IM SUNGSIL 임성실		
发明人	박기륜 손민수 임성실		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	C23C14/042 H01L51/001 H01L51/0011		
代理人(译)	硕千SEO		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及有机电致发光显示器沉积设备中的荫罩图案保持方法。在有机电致发光显示器中，其特征在于荫罩的曲线保护。本发明的目的在于提供一种荫罩图案保持方法，该方法用于有机电致发光显示器沉积设备，该设备根据在荫罩上的电流溢出而变薄，用于曲线保护和方向的电流。与长图案运行相同，并且产生排斥力的磁场并弯曲并保持规则间隙。有机电致发光显示器 (OELD)，阴影掩模和图案。

